

# 設備利用研修会のご案内

## - 超深度顕微鏡システムの紹介および取扱について -

山梨県産業技術センター

当センターの「超深度顕微鏡システム（ライカマイクロシステムズ(株)DVM6 およびDMS1000）」は、製品表面の微小異物の観察や破断面の解析に適した装置です。複数のレンズ（低倍率のレンズと高倍率のレンズ）を用い、通常観察から超深度の観察まで幅広い視野で観察することが可能であり、レンズ交換もワンアクションで可能です。また対象物に対し、観察レンズを真横付近まで傾斜させながら観察することも可能です。この設備をご利用いただくための研修会を次のとおり行いますので、ご参加をお待ちしております。

- 機器名 超深度顕微鏡システム（ライカマイクロシステムズ(株)）
- 日 時 令和2年12月8日（火） 午後3:00 ～ 午後4:30
- 会 場 山梨県産業技術センター（〒400-0055 甲府市大津町 2094）  
高度技術開発棟 2階 研修室
- 講 師 ライカマイクロシステムズ株式会社  
塚越剛氏，森下達治氏
- 内 容 測定操作の実演，注意事項，質疑応答
- 参加料 無料
- 定 員 10名
- 申込み 下記申込書にご記入の上，FAX（055-243-6110）  
またはメール（yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp）で  
12月7日（月）までにお申し込みください。
- 問合先 山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 工業材料科  
TEL：055-243-6111 担当：佐野，阿部，石田，深澤

\* 本講習会は外国為替及び外国貿易法により、日本国内居住者に限らせていただきます。  
あらかじめご了承ください。

## 参加申込書

貴社名 \_\_\_\_\_：  
連絡ご担当者 \_\_\_\_\_：  
TEL \_\_\_\_\_：

部 署 名	氏 名

※申込みいただいた氏名等は、講師にお知らせいたしますことをご了承ください。